2

## ⑱ 日本国特許庁(JP)

10 特許出顧公開

# 四公開特許公報(A)

昭62-278791

<pre> ⑤Int.Cl.4 </pre>	識別記号	厅内整理番号		<b>②公知</b>	昭和62年(198	37)12月3日
H 05 B 33/10 G 09 F 9/30 H 05 B 33/22		7254—3K 6866—5C 7254—3K	<b>春</b> 查請求	未請求	発明の数 1	(全4頁)

◎発明の名称 エレクトロルミネセンス発光素子の製造方法

②符 顋 昭61-120131

❷出 願 昭61(1986)5月27日

東京都品川区二葉2-9-15 古河電気工業株式会社中央 砂発 明 者 白 坂 有 4 研究所内 東京都品川区二葉2-9-15 古河電気工業株式会社中央 母発 明 者 īΕ 樹 木 村 研究所内 東京都品川区二業2-9-15 古河電気工業株式会社中央 史 の発明 者 高 清 研究所内 東京都品川区二菜2-9-15 古河電気工菜株式会社中央 純 夫 伊発 明 研究所内

②出 頤 人 古河電気工業株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

②代 理 人 弁理士 菊池 新一

#### 明 超 59

#### 1.発明の名称

エレクトロルミネセンス発光素子の製造方 :

#### 2. 約計論次の範囲

### 3 . 免明の詳細な説明

(底案上の利用分野)

次免明は、交換電板によって巡動され平面表

未要量に用いられるのに選したエレクトロルミ ネセンス発光電子の製造方法に関するものであ る。

#### (從來技術)

一般に、この様のエレクトロルミネセンス発 光葉子は。セラミック茶板の上に蘇電性ペース トを印刷してリード電極を形成し、このリード 退板を扱うようにセラミック芸板の上に高い電 **ルセラミック材料を接滑し焼成して高端電体セ** ラミック層を形成し、その後このセラミック層 の上にエレクトロルミネセンス免光燈と透明電 塔とを順次設けて製造される。このようにして 製造されたエレクトロルミネセンス発光電子は 約50Vの認動電圧で製動することができる。 しかし、輝度・電圧特性の発光揮度の立ち上が りが乏蚊でないために実際には1cd/m の 発光時の**覚**圧をVoとしVon±30∨で類数 しているが、免光が飽和しないために高い厚度 を得ることができないし、またま30V以上で 以動するようにすると、回路が推進となって高

特開昭62-278791(2)

価となる上に角質を力が大きくなって不疑好で あった。

#### (発明の目的)

本免別の目的は、輝度一定圧の立ち上がりが 急峻で低い駆動電圧で高い輝度を得ることでき るエレクトロルミネセンス発光電子の製造方法 を投供することにある。

#### (発明の構成)

本発明に係るエレクトロルミネセンス 時間発 光素子の製造方法は セラミック高級の上に再 電性ペーストを印刷してリード電極を形成し、 次いでこのリード電極を覆うようにセラミック 芸板の上に高級電体セラミック財政を優易を受ける 成して高級電体セラミック層を形成し、それ にのセラミック層の上にエレクトロルミネセレク ス発光 は透明 電極とを順次取けるが、エレク トロルミネセンス 死光 層は 高調電体 セラミック 層の 焼皮 後その 表面を研摩またはホーニング 加 工した後に形成することを特徴としている。

このようにすると。岸医一竜圧特性が急峻と

する。その後。この高誘電体セラミック暦16 の上に積土類。磁盤金属の発光センタを0.2 乃至2.0重量%含むZnS,ZnSe,Ca S、SェS等のII-VI族材料をEB瓜若法 . スパタッリング街 . MO-CVD法等によっ で2000A乃至8000Aに成腋してエレク トロルミネセンス発光器18を形成し、最後に このエレクトロルミネセンス発光器18の上に ZaO.ITO等の材料を印刷して透明電極2 0を形成する。エレクトロルミネセンス発光層 18は、2000Å~8000Åと非常に邸い ために高速電体セラミック層18の表面15a の影響を受け易いが、上記のようにこの表面! 6 1 を研除またはホーニング加工すると。エレ クトロルミネセンス発光器18の結晶化が充分 に行なわれ、また奴刄が均一となる。このため 、次発明によって製造されたエレクトロルミネ センス発光第子10の輝度ー電圧特性は第3回 の契数Aで示すように従来の解度ー電圧特性で ある点線Bに比べると、楽しく改姿されている 立って低い型数電圧で高い解膜を得ることができる。

#### (実進例)

水免明の実施例を関節を参照して詳細に説明 すると,お1回は木兔明に係る方法によって登 **造されたエレクトロルミネセンス発光米子10** を示し,このエレクトロルミネセンス発光素子 1 0 は . A 1, 0 mを主気料とした約1 m m の **所みのセラミックグリンシートから成るセラミ** ァク帯版12の上にAgPd.AgAu.Pd Au等の将電ペーストを発光形状に合わせて印 罰してリード電板14を形成する。次いで。こ のリード電板14を戻うようにセラミック基板 12の上にBaTiO3.SrTiO3年の場 近堀が10000以上のグリンシートを改層し 800でで焼成して高端世体セラミックだ15 .を形成する。この高功定体セラミック暦16は その説成によって結晶化した後その姿質15a を労2図(A)から(B)に示すように約1μ 血母度研除するかホーニング加工して滑らかに

### ことが形る。

#### (免別の効果)

本是明によれば、上記のように、輝度一定圧特性が急峻となるので30V程度の主低い緊動 で圧で高い輝度を得ることができ、従って安極 な装立で品質の良好なエレクトロルミネセンス 免光よ子を提供することができる実装がある。 4、図面の簡単な説明

が1 図出本発明に係る製造方法によって供られたエレクトロルミネセンス発光業子の断面図, 第2 図(A)(B)出高調査体セラミック原

£. .

1.

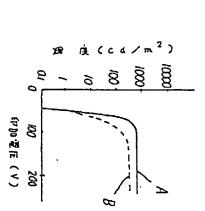
特開昭62-278791 (3)

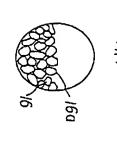
の太兔明による処理前と後との一部の拡大断面 図、第3回は太免明によって型益されたエレク トロルミネセンス発光業子と従来のエレクトロ ルミネセンス発光業子との揮展ー電圧特性を示 す場回である。

10~~~~~エレクトロルミネセンス発光素子、12~~~~セラミック基板、14~~~~サード世積、16~~~~~高調電体セラミック層、18~~~~エレクトロルミネセンス発光層、20~~~~透明電極。

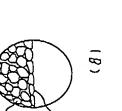
**华許出願人** 

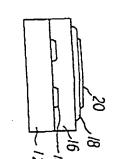
代理人 弁理士 羽池斯一





这





祭 2

赵

四面の浄音(内容に変更なし)

P.14

# 特開昭62-278791 (4)

### 手統補正備 (方式)

昭和61年8月29日

特許庁長官 萬田 明雄 殿

- 1.本作の表示 特顯明81-120131号
- 2. 発明の名称 エレクトロルミネセンス発光素子の製造方

货

- 3.補正をする者 事件との関係 特許出願人 (529) 古河電気工業株式会社
- 4.代理人 **贞京都中央区日本橋本町4-8** 日本橋中央ビル302 号室 Tel.889-7355 (6446) 弁理士 羽池 新一
- 5.福正会令の日付 昭和61年7月29日(発送日)
- 8. 福正の対象 図面の全図
- 7. 補正の内容 別紙の通り



#### #15. Unexamined Patent Publication Sho62-278791

54. Name of Invention: Manufacturing Method of

Electro-Luminescence Device

72. Inventors: Shirasaka, Ario.

Kimura, Masaki Takagi, Kiyoshi Kachi, Sumio

71. Applicant: Furukawa Denki Kogyo

74. Agent: Uchihara, Shin

43. Date of Publication: December 3, 1987

21. Application Number: Sho61-120131

22. Application Date May 27, 1986

#### **Details**

#### 1. Title of Invention

Manufacturing Method of Electro-Luminescence Device

#### 2. Area of Claims

Manufacturing method of electro-luminescence device, which is constructed as:

- 'lead' electrode is formed by printing with conductive paste on ceramic substrate,
- high dielectric ceramic layer is formed by laying high dielectric ceramic material on ceramic substrate covering 'lead' electrode and sintering this multi-layer, and
- electro-luminescence layer and transparent electrode are formed on above mentioned ceramic layer, in this order,

is characterized by the fact that electro-luminescence layer is formed on high dielectric ceramic layer, after it is sintered and is either polished or treated with Horning process,.

## 3. Detail Explanation of Invention

# (Application Area in Industry)

This invention relates to manufacturing method of electro-luminescence device, which is suitable for flat display equipment, and driven by alternate current.

### (Prior Art)

Usually, this type of electro-luminescence device is manufactured as follows:

'Lead' electrode is formed by painting on ceramic substrate with conductive paste, high dielectric ceramic layer is formed by laying high dielectric ceramic material on ceramic

substrate covering 'lead' electrode, and this multi-layer structure is sintered. Then electro-luminescence layer, and transparent electrode are laid on this ceramic layer. Electro-luminescence device, thus manufactured, can be driven by voltage approximately 50 volt. In practice, initial luminescence driving voltage of 1 cd/m, or  $V_0 = \pm 30$  V, is used, but initial increase of luminescence brightness in brightness - voltage characteristics is not steep. However, since luminescence does not saturate, high brightness cannot be obtained. Also if it is driven by voltage  $\pm 30$ V or more, it is not economical because circuitry becomes complicated and electric consumption is large.

## (Objectives of Invention)

Objective of this invention is to offer manufacturing method of electro-luminescence device, whose rise in brightness – voltage curve is steep and which show high brightness with low driving voltage.

## (Structure of Invention)

Manufacturing method of thin film electro-luminescence device of this invention includes:

- 'lead' electrode is formed by printing with conductive paste on ceramic substrate,
- high dielectric ceramic layer is formed by laying high dielectric ceramic material, covering lead electrode, on ceramic substrate and sintering this multi-layer structure, and
- then, electro-luminescence layer and transparent electrode are formed on above mentioned ceramic layer, in this order,

and is characterized by the fact that electro-luminescence layer is formed on high dielectric ceramic layer, after it is sintered and either polished or treated with Horning process

If electro-luminescence device is manufactured this way, rise in brightness – voltage characteristics becomes steep and high brightness can be obtained with low driving voltage.

## (Embodiment)

Embodiment of this invention will be explained in detail using figures. Figure 1 shows electro-luminescence device 10, manufactured using method of this invention. Electro-luminescence device 10 was manufactured as follows: ceramic substrate 12 was made of ceramic green sheet, made of material whose major component was Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Approximately 1 mm thick 'lead' electrode 14 was formed by printing corresponding luminescence shape on ceramic substrate 12, with conductive paste of such material as AgPd, AgAu, PdAu. Then, high dielectric ceramic layer 16 was formed by laying green sheet of such material as BaTiO<sub>3</sub>, SrTiO<sub>3</sub> having dielectric constant more than 10,000. This was sintered at 800 °C. Surface of high dielectric ceramic layer 16 was

made crystalline by sintering. Surface 16a was polished to about 1 mm, or made smooth by Horning process. Then, thin film electro-luminescence layer 18 of 2000 A to 8000A thick made of material from group II – VI as ZnS, ZnSe, CaS, SrS, containing 0.2 to 2.0 wt % rare earth or transition metal luminescence center, was formed on high dielectric ceramic layer 16, by EB vapour deposition, sputtering or MO-CVD method. Finally, transparent electrode 20 was formed by printing on electro-luminescence layer 18 with ZnO or ITO. Because thickness of electro-luminescence layer 18 is 2000 A ~ 8000A and very thin, it tends to be affected by surface 16a of dielectric ceramic layer 16. However, if surface 16a is either polished or treated by Horning process, crystallization of electro-luminescence layer 18 becomes sufficient and film thickness becomes uniform. Therefore, as shown by solid line A in Fig. 3, brightness – voltage characteristics of electro-luminescence device 10 manufactured by the method of this invention is remarkably improved, compared with that of prior art shown by dotted line B.

It is also recommended to insert transparent insulator layer, made of such material as SiO, SiON, Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, between high dielectric ceramic layer 16 and electro-luminescence layer 18 to prevent diffusion of impurities from high dielectric ceramic layer 16 to electro-luminescence layer 18. It is also recommended to make electro-luminescence layer 18 with such transparent ceramic material as Se<sub>3</sub>N<sub>4</sub> or SiO<sub>2</sub>, to prevent degradation of brightness by moisture infusion.

## (Merit of Invention)

According to this invention, as explained above, high brightness can be obtained with low driving voltage of approximately 30 V, because rise in brightness – voltage characteristics becomes steep. Invention has merit of offering inexpensive electroluminescence device with high quality.

## 4. Brief Explanation of Figures

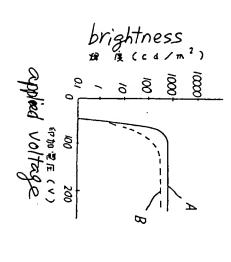
Figure 1 shows cross section of electro-luminescence device made by the method of this invention. (A) and (B) of Fig. 2 are enlarged cross section views of a portion of high dielectric ceramic layer before and after treatment of the method of this invention. Figure 3 shows brightness — voltage characteristics of electro-luminescence device made according to this invention and that of prior art, respectively.

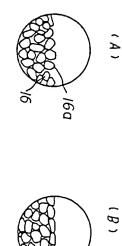
- 10 ... electro-luminescence device,
- 12 ... ceramic substrate,
- 14 ... lead electrode,
- 16 ... high dielectric ceramic layer,
- 18 ... electro-luminescence layer,
- 20 ... transparent electrode

の木径明による処理前と後との一部の拡大断面 図、第3図は木延明によって製造されたエレクトロルミネセンス発光素子と従来のエレクトロルミネセンス発光素子との解除 - 電圧特性を示す級図である。

特許出顧人

代理人 弁理士 菊池新一

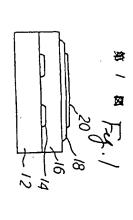




E. S.

部

対



Tidied Figures (no change in content)